

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2024668414

**Программа контроля дефектов поверхности при
фотолитографии полупроводниковых пластин с
технологией изготовления 12 нм с использованием
компьютерного зрения и алгоритмов глубокого машинного
обучения**

Правообладатель: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Воронежский государственный технический университет"
(RU)**

Авторы: **Чирков Олег Николаевич (RU), Пирогов Александр
Александрович (RU), Тамбовцев Максим Николаевич (RU)**

Заявка № 2024667135

Дата поступления **22 июля 2024 г.**

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ **06 августа 2024 г.**

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0692e761a6300bf54f240f670bca2026
Владелец **Зубов Юрий Сергеевич**
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025

Ю.С. Зубов

